# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-062890

(43)Date of publication of application : 09.03.1989

(51)Int.CI.

G11B 33/14

(21)Application number: 62-218420

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

01.09.1987

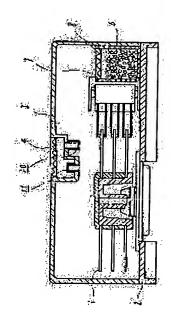
(72)Inventor: SHOJI KENJI

## (54) MAGNETIC DISK DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To erase a moisture infiltration due to diffusion and to maintain the inside of an enclosure at low humidity, by providing a valve to keep a pressure in the enclosure and the pressure of atmosphere to an equilibrium state to an atmosphere infiltration route to execute ventilation between the inside of the enclosure and the atmosphere.

CONSTITUTION: To the atmosphere infiltration route, valves 10, 11 are provided to be opened by breathing operation and to completely disconnect the inside and outside of an enclosure 3 while being closed in other cased. Namely, the valves 10, 11 are opened by the pressure difference of the inside and outside of the enclosure 3 and have the breathing operation so as to be closed when the pressure difference is erased. When the bulbes are closed, the enclosure 3 goes to a completely closed condition. Thus, the infiltration of the moisture occurred by the diffusion from the atmosphere, is erased and the inside of the enclosure 3 is maintained at the low humidity.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

⑲ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

## @ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-62890

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和64年(1989)3月9日

G 11 B 33/14

M-7177-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称 磁気ディスク装置

②特 願 昭62-218420

❷出 顋 昭62(1987)9月1日

**69**発明者 庄司

研 二 神奈川

神奈川県鎌倉市大船5丁目1番1号 三菱電機株式会社情

報電子研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

20代 理 人 弁理士 大岩 増雄

外2名

明 細 軸

1. 発明の名称

磁気デイスク装置

#### 2. 特許請求の範囲

(1) 磁気記録を行う磁気円板を収納するエンクロージャと、このエンクロージャに設けられた、このエンクロージャ内を発生の通気を行う外気といると、上記エンクロージャ内に設けられ、このプレスフィルタを気に、上記エンクロージャ内に侵入した温度には、上記エンクロージャ内と外気との通気をおいて、上記エンクロージャ内の圧力と外気といて、上記エンクロージャ内の圧力と外気という外気とを平衡はに、アクロージャ内の圧力とを特徴にエンクロージャクの圧力とを特徴にエンクロージャクを対していた。

(2) 上記パルブは上記エンクロージャ内と外気とを通ずる孔と、この孔を塞ぎ、上記エンクロージャの内外の圧力遊に対応して上記孔を説明動作する弾性部材を備えたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の磁気ディスク表徴。

(3) 上記パルプは一幅が閉塞され、他端が閉放された有底円筒状の円筒側面に孔を設けた一対の構造体と、この構造体の一方の開放端は上記エンクロージャ内と孔は外気と遠じ、他方の構造体は開放端が外気に、孔がエンクロージャ内に通じる配置とし、上記一対の構造体は夫々上記孔を閉塞するとともにエンクロージャ内外の圧力差により、上記孔を閉口する弾性体を設けたことを特徴とする特許結束の範囲第2項記載の磁気ディスク接近。

3. 発明の詳細な説明

〔 産業上の利用分野 〕

との発明は、コンピュータの外部記憶装置として 用いられる磁気ディスク装置に関するものである。

【従来の技術】

第 5 図は例えば特別的 5 6-13570 牙公稚に示された従来の磁気デイスク接置を示す断面図であり、図において、(1)は磁気記載を行う磁気円板、(2)は各種構造物を取りつけるペース、(3)は上記ペース(2)に固定され、上記磁気円板(1)を低りエンクロージャ、(4)はエンクロージャ(3)の内外気圧盤を

## 特開昭64-62890(2)

調整するためのプレスフイルタ、(5)はプレスフイルタ(4)を適る環気の量を抑制する第1の絞り孔、(6)はエンクロージャ(3)の内部の湿気を吸収し、エンクロージャ(3)の内部を低温変に低つ乾燥剤、(7)は乾燥剤(6)を収納する乾燥剤容器、(8)は乾燥剤(6)が塵埃となつてエンクロージャ(3)の内部に侵入することを防ぐ乾燥剤フイルタであり、(9)は乾燥剤(6)の吸便速度を鍔強する第2の絞りである。

次に動作について説明する。プレスフィルタ(4)からエンクロージャ(3)の内部に侵入した湿気は乾燥剤(8)に吸収され、エンクロージャ(3)の内部の相対速度は外気に比べて低く抑えられる。この目的は、磁気円板(1)と磁気ヘッド(図示せず)局の吸着現象の発生防止にあり、エンクロージャ(3)の内部湿度が低ければ低いほどその効果は大きい。

ことで、エンクロージャ(3)の内部に湿気が侵入 する現象を考える。この現象には、呼吸作用によるものと、弘敞作用によるものの 2 つがある。呼 吸作用によるものとは、 低気ディスク接近の起動 ・ 停止時におけるエンクロージャ(3)内部の延度宏

なり、次の弊害が生じ越用できない。

その外容とは、装置超立時の温度を 25℃, latm とすると、装置仕様である環境温度の上限約 40℃にかいては、エンクロージャ(例の内部圧力は温度上昇による体積膨張力により 500 mmAq 以上になり、スピンドル部に用いている防塵シールである磁性液体シール(図示せず)の耐圧仕様 200mmAq を上まわり、磁性液体シールを破壊し、清浄に保つ必要のあるエンクロージャ(例の内部に重埃が温入するととである。

従つて、以上の野客をなくし、すなわち呼吸作用を頂わず、かつ拡散作用を抑えるために、プレスフイルタ(4)を通り、エンタロージャ(3)の内部に役入する役気の経路の一部に第1の絞り(6)を設け 拡放による位気役入波を抑えている。

さらに、乾燥剤(6) の収納スペースに殴りがあり、 その制限された量で、装置寿命の5年間吸水性を 維持する必要から、吸水波を調整する第2の絞り (9) を設けている。

以上のようを構成によつて、第1の絞り(5)の大

化による内外の圧力差によつてエンクロージャ(3) 内に外気が侵入し、外気に含まれる環気が侵入す る現象で、外気温度の変化によつても当然同様の 現象が生じる。次に拡散作用によるものとは、エ ンクロージャ(3) の内部と外部の圧力差がない場合、 エンクロージャのの内部が外部より相対温度が低 い、すなわち、湿度瓷が存在すると、外気とエン クロージャ(3)内部とをつなぐ唯一の関口部である. プレスフイルタ(1)から拡散作用によつてエンクロ ージャ(3)の内部に強気が使入する現象である。砥 気デイスク装蔵の定常総動時は、エンクロージャ 内外の圧力差はほとんどない、すなわち拡散作用 によつて湿気が侵入する時であり、また、拡散作 用によつて使入する歴気は、歴気使入量全体の 90%とも貫われており、拡数作用を限りなく抑 えるととが、エンクロージャ(3)内部の低程度化を 実現する上での必須条件である。

拡散作用をなくすには、プレスフィルタ(4)を簡 閉し、エンクロージャ(3)内を完全に外気と適所すれば艮いわけだが、河時に呼吸作用も失うことに

きさ、第2の絞り(9)の大きさ、及び乾燥剤(6)の量を板道に数定すれば、エンクロージャ(3)の内部の 湿度を外気より低い湿度に痰量均命の5年間維持 することができる。

### [発明が解決しようとする問題点]

従来の磁気ディスク接望は以上のように視成されていたので、 乾燥剤は寿命 5 年間 の数 水佐を維持するためその体模が大きくなり、 小形化に低低界があつた。 3 5 6 にエンクロージャ内をより 佐佐 登底 とすると、 エンクロージャ内 の外の をとり とすると、 エンクロージャ内 のの の外の で となり、 拡散作用が 活発化するの の を で 吸作用を失わず 目標であるより 佐 遅 遅 返 の の の な の 節 1 の 数 り、 及び 第 2 の 数 り の 大き さ の 散産 で ある な ど の 間 ほ が も つ た。

この発明は上記のような問題点を解消するため になされたもので、絞りを必要とせず、しかもプ レスフィルタの呼吸作用を失わず拡致作用をなく しほ気役入量を放放することにより、エンクロー ジャ内部をより低度度に維持でき、その上乾燥剤 を小量化可能にし、その結果として小形化磁気デ

### **持開昭64-62890(3)**

イスク技能を得ることを目的とする。

【問題点を解決するための手段】 。

(作用)

この発明におけるパルブは、エンクロージャ内外の圧力差によつて関き、圧力波がなくなると閉じるという呼吸作用を有し、閉じている状態ではエンクロージャは完全性弱状態となり、外気からの拡散による湿気の侵入をなくし、エンクロージャ内を低湿度に維持する。

#### 

以下との発明の実施例を図について説明する。 第1図において、(3)はエンクロージャで、その一部分は階段状になつた凹部を設け、この凹部の閉 口面にはプレスフィルタ(4)が設けられている。 向 は上記凹部に設けられた第1のベルブであり、一 物面が開議され、他場面が開放された有距円節状

加わつており、パルプリンク(13a)はパルプ管(12a)に、及びパルプリンク(13b)はパルプ管(12b)に密度し、パルプ孔(14a)及びパルプ孔(14b)を密閉している。従つてこの状態では、エンクロージャ(3)の内部と外部との程度経路は閉ざされており、拡散は生じず、程気が包入することはありえない。

次に、エンクロージャ(3)の内外に温度の影響で 圧力淺が生じた場合、どのように呼吸作用が行わ れるかを第3(b)図及び第3(c)図において説明する。 第3(b)図はエンクロージャ(3)の内部の温度が上昇 し、

· (エンクロージャ内圧 Pz)>(外気圧 Pa) + (パルプリング予圧 )

となつた場合の第1パルブW及び第2パルプMの 動作を示すものである。

第 2 パルブ(は) において、エンクロージャ内任 Pa によつてパルブリンク(13b) は押し広げられ、そ の結果、パルブ孔(14b) を迫つてエンクロージャ (3) の内部の空気が外気へ促出する。一方、 弱 1 パ をなす構造体で、との円筒側面の対向部分に一対の小孔(14a),(14a)が設けられ、上記有底円筒にはこの小孔(14a),(14a)を閉塞するようにリンク状の弾性体(13a)が嵌合されている。この有底円筒の開放増面はプレスフィルタ(4)を介して外気に接してかり、小孔(14a),(14a)部はエンクロージャ内に位置している。(114b)は第2のパルプで、(12b)は有底円筒状構造体、(13b)は浮性体、(14b),(14b)は小孔でありその構成は第1のパルプと同様であるが、開放面はエンクロージャ内に面し、小孔(14b),(14b) 部はプレスフィルタ(4)を介して外気に接するように配数されている。

その他の構成(1) , (2) および(6) ~ (8) は従来の芸蔵 と同様なものである。

次に動作について第3図により説明する。第3図(点)は無気ディスク装置が定常な動中、すなわちエンクロージャ(3)内の内圧を Ps.、及び外気圧を Pa とすれば Ps = Pa の時の第1,第2パルブが及び仰の状態を示している。この状態では、パルブ智(12a)及び(12b)の円筒の半径方向にチ圧が

ルブ切にかいては、エンクロージャ内圧 Ps はパルブリング (13a) のパルブ孔 (14a) をふさいでいる個所を押し付け、より一層パルブ孔 (14a) をパルブリング (15a) によつて密閉することになる。 次にエンクロージャ(3) の内部温度が下降し、

(エンクロージャ内E Pa) + (パルブリンク 予圧) < ( 外気圧 Pa )

となつた場合の第1パルプW及び第2パルプWの動作を示したのが第3(c) 図である。今度は、第1パルプWのパルプ孔 (14a) から外気が侵入し、第2パルブWのパルプ孔 (14b) は密閉されたままとなる。パルブリング (13a) 及び (13b) のパネ定数を選べばパルブW及びWの問題感度は調整できる。

以上述べたように、外気圧 Pa がエンクロージャ 内圧 Pa より低ければ、第2ペルブ間が聞き、高 ければ第1パルブ間が開き、Pa ¬ Pa の時は、両 方のパルブ間及び間は脱じられたままとなり、十 分な呼吸作用を行うと何時に、磁気侵入の主たる 原因の低度作用をなくすことができる。従つて、 侵入磁気の総量を大幅に扱らすことができる。

## 特開昭64-62890 (4)

なか、上記実施例では、パルブ管(12a)及び(12b) ドバイブ状のもの、パルブリンク(13a)及び(13b) ドリンク状でかつ弾性を有するものとして、パルブ叫及び叫を構成したが、第4 図に示すようなパルブデイスク(15a)及び(15b)、パネ材(16a)及び(16b)で構成しても良く、上記実施例と同様の効果を奏する。

#### (発明の効果)

以上のように、この発明によれば、エンタローシャ内と外気との地気を行う外気後入経路にエンクロージャ内の圧力と外気の圧力とを平衡状態に保つベルブを設けているので、呼吸作用には支障をきたさず、拡散による湿気侵入をなくすことが可能となり、エンクロージャ内を低速度に維持できるとともに、乾燥剤の量を減すことができ、小形の磁気ディスク接踵が得られる。

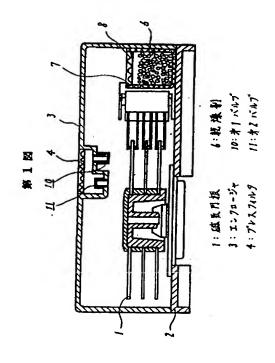
## 4. 図面の簡単な説明

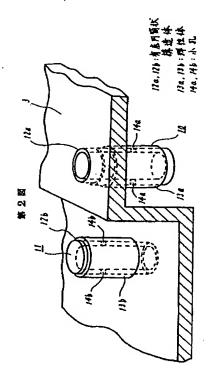
第1図はこの発明の一実施例を示す磁気デイスク装置の接断面図、第2図はそのパルプ部の拡大 斜視図、第3図(a)~(c)はパルプの動作説明出断面 図、第4図はとの発明の他の実施例を示すバルブ の断面図、第5図は従来の概気デイスク接触を示 す続断面図である。

図にかいて、(1) は磁気円板、(3) はエンクロージャ、(4) はブレスフイルタ、(6) は乾燥剤、(9) は第1のパルブ、(12a),(12b) は有底円滑管、(15a),(15b) は発性体、(14a),(14b) は小孔。

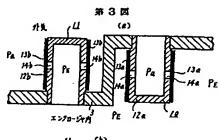
なお、凶中同一符号は向一又は相当部分を示す。

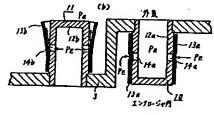
代理人 大岩 烟 建

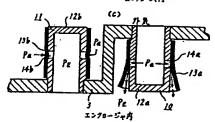


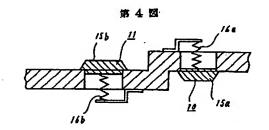


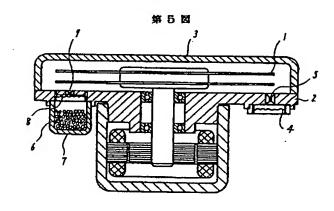
# 特開昭64-62890(5)











統 補 正 告(自発)

1 8

## 特許庁長官殿

- 1. 事件の表示
- 特顧昭 82-218420 号
- 2. 発明の名称

## 磁気ディスク装置

3. 補正をする者

事件との関係

特許出與人

名 称

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(601)三菱電機株式会社

代表者 志 岐 守 哉

4.代 理 人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

(7375)弁理士 大 岩 増 雄

(连桥龙03(213)3421特济海) (計



## 5. 補正の対象・

(1)明細審中発明の詳細な説明の値





## 6. 補正の内容

(1)明練音をつぎのとおり訂正する。 ページ 行 町 正 前 町 正 後							
		1 11	IE_	Ĥ	31	正	後
9	5	温度経路は削ぎ			雄紫鏡路は影ざ		
				1			ļ